

平成 25 年度 技術講演会 開催案内

平成 25 年度技術講演会を下記の要領で開催いたします。多数ご参加くださいますようご案内いたします。

■ 主 催： 山形化学工学懇話会

■ 日 時： 平成 25 年 12 月 11 日（水）15:00 ～ 17:00

■ 会 場： 山形大学工学部 5 号館 3 階 302 教室
山形県米沢市城南 4-3-16 （駐車場有）

■ 参 加 費： 無料 （講演会後の技術交流会は参加費 5,000 円です）

■ プログラム：

- 15:00 ～ 15:05 山形化学工学懇話会会長挨拶
- 15:10 ～ 16:00 日本大学工学部 児玉 大輔 氏
「イオン液体を利用した二酸化炭素物理吸収プロセスの構築に必要な基礎物性データ」
- 16:10 ～ 17:00 トリプルボトムライン 柳澤 郷司 氏
「マイクロファブリケーションを活用した次世代ものづくりと、その市場価値」
- 18:00 ～ 20:00 技術交流会 （参加費 5,000 円は当日お支払ください）
創食酒房おだ居どころ（米沢市門東町 3-3-32 TEL：0238-24-6767）

■ 申込方法： 出席ご希望の方は、懇話会事務局まで e-mail または以下の申込書にて、
12 月 4 日（水）までにお申し込みください。

■ 申込および問い合わせ先： 山形化学工学懇話会（山形大学工学部物質化学工学科内）
〒992-8510 山形県米沢市城南 4-3-16
担当： 樋口 健志（ひぐち たけし）
TEL/FAX: 0238-26-3147
E-mail: higuchi@yz.yamagata-u.ac.jp

平成 25 年度技術講演会参加申込書

所 属			
氏 名			
T E L		F A X	
E-mail			
講演会	出 席 ・ 欠 席 （いずれかに丸印をお付けください）		
技術交流会	出 席 ・ 欠 席 （いずれかに丸印をお付けください）		
通 信 欄 (ご要望等)			